## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-220224

(43) Date of publication of application: 14.08.2001

(51)Int.CI.

CO4B 35/46 H01G 4/12

// H01B 3/12

(21)Application number : 2000-026953

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

04.02.2000

(72)Inventor: MIZUNO YOICHI

TAKAHASHI YOSHINAO

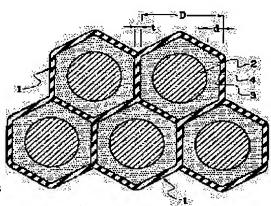
YAZAWA KENJI

## (54) DIELECTRIC CERAMIC AND LAMINATED CERAMIC ELECTRIC PART

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a dielectric ceramic having a high dielectric constant and a high insulation resistance, and further to provide a laminated ceramic capacitor good in both characteristics and reliability.

SOLUTION: This dielectric ceramic consists essentially of BaTiO3, and contains dielectric ceramic particles 1, having cores 2 in a ferroelectric phase, and shells 3 formed so as to surround the core 2 and containing Mg and a rare earth element dispersed, in the BaTiO3. In short, the dielectric ceramic particle has a core-shell particle structure. The ratio d/D of the depth d from the surface of the dielectric ceramic particle 1, to the average diameter D of the dielectric ceramic particle 1 is regulated so as to be 0.03≤d/D≤0.3.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2001-220224

(P2001-220224A) (43)公開日 平成13年8月14日(2001.8.14)

(51) Int. C1. 7		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)
C 0 4 B	35/46	•	C 0 4 B	35/46		D	4G031
H 0 1 G	4/12	3 5 8	H 0 1 G	4/12	358		5E001
// H01B	3/12	303	H 0 1 B	3/12	303		5G303

11010	4/12	000	,		11010	1/12	000	OBOOT	
// H01B	3/12	303	3		H 0 1 B	3/12	303	5G303	
	審査請求	未請求	請求項の数4	OL			(全8頁	<b>ī</b> )	
(21)出願番号			953 (P2000-26953)		(71)出願人		4284 秀電株式会社		
(22)出願日	平月	成12年2月	4日 (2000. 2. 4)		(72)発明者	東京者	8台東区上野6	5丁目16番20号	
						電株式	郡台東区上野6 大会社内	5丁目16番20号	太陽誘
					(72)発明者	東京者	邓台東区上野6	6丁目16番20号	太陽誘
					(74)代理人	10008	代会社内 1927 ヒ 北條 和I	<b>±</b>	
								E W	百に佐ノ

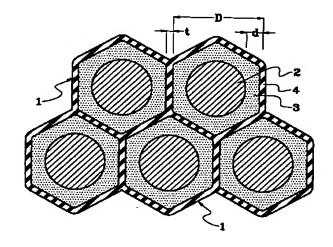
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】誘電体磁器と積層セラミック電子部品

#### (57)【要約】

【課題】 誘電率が高く、なお且つ絶縁抵抗の高い誘電 体磁器を得て、特性及び信頼性共に良好な積層セラミッ クコンデンサを得る。

【解決手段】 誘電体磁器は、BaTiOsを主体と し、誘電体磁器粒子1が強誘電体相のコア2と、このコ ア2を囲んで形成され、BaTiO3にMgと希土類元 素が拡散したシェル3とを有する。要するに、誘電体磁 器粒子がコア・シェル粒子構造をとっている。このよう な誘電体磁器において、前記シェル3の誘電体磁器粒子 1の表面からの深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dと の比d/Dを、0.03≦d/D≦0.3とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 BaTiOaを主体とし、誘電体磁器粒 子(1)が強誘電体相のコア(2)と、このコア(2) を囲んで形成され、BaTiOsに添加物が拡散したシ ェル (3) とを有する誘電体磁器において、前記シェル (3) の誘電体磁器粒子(1) の表面からの平均深さ d と誘電体磁器粒子(1)の平均径Dとの比 d/Dが0. 03≦d/D≦0.3であることを特徴とする誘電体磁

【請求項2】 前記シェル (3) とコア (2) との体積 比が0.20~14.6であることを特徴とする請求項 1に記載の誘電体磁器。

【請求項3】 隣接する前記誘電体磁器粒子(1)のシ ェル(2)の境界部分に、ガラス成分が析出した粒界 (4) を有し、前記粒界(4) の平均厚さ t と前記誘電 体磁器粒子(1)の誘電体磁器粒子(1)の平均径Dと の比 t/Dが0.005≦ t/D≦0.05であること を特徴とする請求項1または2に記載の誘電体磁器。

【請求項4】 セラミック層(17)と内部電極(1 5) 、(16) とが交互に積層された積層体(13) と、この積層体(13)の端部に設けられた外部電極 (12)、(12)とを有し、前記内部電極(15)、

(16) がセラミック層 (17) の縁に達していること により、積層体(13)の端面に内部電極(15)、

(16) が各々導出され、同積層体(13) の端面に導 出された内部電極(15)、(16)が前記外部電極 (12)、(12)に各々接続されている積層セラミッ ク電子部品において、前記積層体(13)を構成するセ ラミック層 (17) が前記請求項1~3の何れかの誘電 体磁器からなることを特徴とする積層セラミック電子部 30 G.

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、積層セラミックコ ンデンサの積層体等として用いられる誘電体磁器に関 し、特に良好なB温度特性を有するコンデンサが得られ るコア・シェルの粒子構造を持った誘電体磁器であっ て、高い誘電率と高い絶縁抵抗を有する誘電体磁器に関 する。

#### [0002]

【従来の技術】積層コンデンサ等に用いられるBaTi O<sub>3</sub> を主成分とする誘電体磁器において、良好なB温度 特性を有するコンデンサを得ることができるようにする ため、誘電体磁器の結晶粒内にコアとこれを囲むシェル とを共存させてコア・シェル粒子構造とすることが有効 であると考えられている。このコア・シェル粒子構造で は、誘電体磁器粒子の表面に前記シェルを形成するため Mgや希土類元素を添加することが行われている。

【0003】従来のMgや希土類元素を添加したコア・

希土類元素は一括して添加され、シェルにおいてそれら Mgや希土類元素が混然一体化して拡散している状態と なっている。そして、従来では、シェルにおけるMgや 希土類元素の分布について特別な制御が行われておら ず、Mgや希土類元素が誘電体粒子の比較的深い部位ま で拡散されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとしている課題】しかしながら、前 記のようなB温度特性の改善のために有効なコア・シェ 10 ル粒子構造を有する誘電体粒子により構成された誘電体 磁器では、充分に誘電率が高く、なお且つ耐電圧性の良 好な誘電体磁器を得ることができなかった。積層セラミ ックコンデンサの大容量化に伴う誘電体層の薄層化が進 んでおり、これに伴い、要求される品質レベルが極めて 髙くなっている。しかし、前記従来の誘電体磁器では積 層セラミックコンデンサの品質を充分に向上させること ができなかった。

【0005】本発明は、前記従来のようなコア・シェル 粒子構造をとる誘電体磁器における課題に鑑み、誘電率 20 が高く、なお且つ絶縁抵抗の高い誘電体磁器を得て、特 性及び信頼性共に良好な積層セラミックコンデンサを製 造することができるようにすることを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明では、前記のよう なB温度特性を有する積層セラミックコンデンサを作る ためのコア・シェル粒子構造を有する誘電体磁器におい て、その誘電体磁器の誘電率と絶縁抵抗は、誘電体磁器 粒子1の平均径Dに対するシェル3の誘電体磁器粒子1 の表面からの深さdの比d/Dに関係することを見いだ し、この比d/Dを適宜の範囲に設定した。

【0007】すなわち、本発明による誘電体磁器は、B aTiO₃を主体とし、誘電体磁器粒子1が強誘電体相 のコア2と、このコア2を囲んで形成され、BaTiO aにMgと希土類元素が拡散したシェル3とを有する。 要するに、誘電体磁器粒子がコア・シェル粒子構造をと っている。このような誘電体磁器において、前記シェル 3の誘電体磁器粒子1の表面からの深さdと誘電体磁器 粒子1の平均径Dとの比d/Dを、0.03≦d/D≦ 0.3とする。

【0008】シェル3はコア2に比べて高抵抗であり、 この深さが浅いと、十分な絶縁抵抗を有する誘電体磁器 を得ることができない。誘電体の薄層化のもとでも高い 信頼性を有する積層セラミックコンデンサを得るため、 誘電体磁器に必要な絶縁抵抗が500MΩ以上であると すると、シェル3の誘電体磁器粒子1の表面からの深さ dと誘電体磁器粒子1の平均径Dとの比d/Dは、0. 03以上とすることが必要である。

【0009】他方、コア2はシェル3に比べて髙誘電率 であり、シェル3のの深さが深すぎ、その分だけコア2 シェル粒子構造を有する誘電体磁器においては、Mgや 50 が小さくなると、十分な誘電率を有する誘電体磁器を得

ることができない。誘電体の薄層化のもとでも所要の静電容量を有する積層セラミックコンデンサを得るために、誘電体磁器に必要な誘電率が3.000以上であるとすると、シェル3の誘電体磁器粒子1の表面からの平均深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとの比d/Dは、0.3以下とすることが必要である。換言すると、前記シェル3とコア2との平均体積比を、0.2~14.6とする必要がある。

【0010】さらに、コア・シェル粒子構造をとる誘電体磁器粒子1は、隣接する誘電体磁器粒子1において、シェル2の境界部分にガラス成分が析出した粒界4を形成している。このガラス質の粒界4は、液相で形成されており、他の部分より絶縁抵抗が高い。そして、コア・シェル粒子構造を有する誘電体磁器において、隣接する誘電体磁器粒子1は、電気的に直列に接続されていると考えると、電界負荷時には最も抵抗の高い前記の粒界4に局部的に高電圧がかかる。

【0011】そこでこの粒界4を厚くすることにより、 絶縁抵抗の高い誘電体磁器を得ることができる。しかし この粒界4は、コア2に比べて低誘電率であり、粒界4 が大きすぎると、十分な誘電率を有する誘電体磁器を得 ることができない。前述のように、誘電体磁器に必要な 絶縁抵抗が500M $\Omega$ 以上、それに必要な誘電率が30 00以上であるとすると、前記粒界4の平均厚さ t と前 記誘電体磁器粒子1の誘電体磁器粒子1の平均径Dとの 比t/Dを、0.005 $\leq$  t/D $\leq$ 0.05とするもの である。

【0012】さらに、前記のような誘電体磁器を使用した本発明による積層セラミック電子部品は、セラミック層17と内部電極15、16とが交互に積層された積層体13と、この積層体13の端部に設けられた外部電極12、12とを有し、前記内部電極15、16がセラミック層17の縁に達していることにより、積層体13の端面に内部電極15、16が各々導出され、同積層体13の端面に導出された内部電極15、16が前記外部電極12、12に各々接続されている。そして、前記積層体13を構成するセラミック層17が前記の誘電体磁器からなる。これにより、前述のような優れた特性を有する積層セラミック電子部品が得られる。

#### [0013]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について、具体的且つ詳細に説明する。図1は、本発明によるコア・シェル粒子構造を有する誘電体磁器における誘電体磁器粒子1の状態を模式的に示す。

【 0 0 1 4 】 前述した通り、本発明による誘電体磁器は、 B a T i O。を主体とし、誘電体磁器粒子1が強誘電体相のコア2と、このコア2を囲んで形成され、 B a T i O。にM g と希土類元素が拡散したシェル3とを有する。ここで、誘電体磁器粒子1の径をD、コア2の誘 50

4

電体磁器粒子1の表面からの深さを d とする。本発明では、前記シェル3の誘電体磁器粒子1の表面からの深さ d と誘電体磁器粒子1の平均径Dとの比d / Dを、0. 0 3  $\leq$  d / D  $\leq$  0 . 3 とする。

【0015】シェル3の誘電体磁器粒子1の表面からの深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとすると、前記シェル3の体積は、π{D³-(D-2d)³}/6である。またコア2の体積は、π(D-2d)³/6である。このシェル3とコア2との体積比をγとすると、γ10={D³-(D-2d)³}/(D-2d)³={1/(1-2d/D)}³-1なり、前記シェル3の誘電体磁器粒子1の表面からの深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとの比d/Dが0.03≤d/D≤0.3のとき、0.20≤γ≤14.6となる。

【0016】このようなコア・シェル粒子構造を有する 誘電体磁器は、BaTiOa(チタン酸バリウム)を主 成分とし、これにMgO(酸化マグネシウム)やHo2 Oa(酸化ホルミウム)及びその他の添加物を加え、湿 式で混合し、成形した後焼成することにより得られる。 前記コア2の部分は、BaTiOaの純度が高い部分で あり、強誘電体相となる部分である。これに対し、シェ ル3の部分は、BaTiOaにMgOやHo2Oa等 の添加物が拡散した部分である。

【0017】そして、前記のようなシェル3の深さd は、誘電体磁器を焼成するときの温度や、焼成温度を維持する時間により調整することができる。例えば、誘電体磁器を焼成するときの温度が低いと、焼成時にMgや希土類等の添加物の固熔がしにくいため、それらの酸化物の誘電体磁器粒子1の内部への拡散がしにくく、高い電気抵抗を有するシェル3の部分の深さdは浅くなる。これに対し、誘電体磁器を焼成するときの温度が高いと、焼成時にMgや希土類等の添加物の固熔がしやすいため、それらの酸化物の誘電体磁器粒子1の内部への拡散がしやすく、高い電気抵抗を有するシェル3の部分の深さdは深くなる。

【0018】また、誘電体磁器を焼成する時に焼成温度を維持する時間が短いと、焼成時にMgや希土類等の添加物の固熔がしにくいため、それらの酸化物の誘電体磁器粒子1の内部への拡散がしにくく、高い電気抵抗を有40 するシェル3の部分の深さdは浅くなる。これに対し、誘電体磁器を焼成するときの焼成温度を維持する時間が長いと、焼成時にMgや希土類等の添加物の固熔がしやすいめ、それらの酸化物の誘電体磁器粒子1の内部への拡散がしやすく、高い電気抵抗を有するシェル3の部分の深さdは深くなる。

【0019】前記のようなコア・シェル粒子構造を有する誘電体磁器では、隣接する誘電体磁器粒子1のシェル2の境界部分にガラス成分が析出した電気抵抗の高い粒界4が形成される。前述した通り、粒界4の平均厚さtと前記誘電体磁器粒子1の平均径Dとの比t/Dを、

0. 005≦t/D≦0. 05とする。

【0020】このような粒界4は、誘電体磁器の原料の 中に、添加物としてSiO2等のガラス成分を添加し、 この添加量により前記粒界4の厚さtを調整する。この 粒界4は、高い絶縁抵抗を示すが、コア2に比べて誘電 率が低い。

【0021】次に、前述のような誘電体磁器を使用した 積層セラミック電子部品の例として、積層セラミックコ ンデンサとその製造方法について説明する。まず前述の ように、BaTiOa (チタン酸バリウム)を主成分と 10 いる。そして、図2に示すように、この内部電極15、 し、これにMgO(酸化マグネシウム)やHo2O 3 (酸化ホルミウム) 及びその他の添加物を加え、湿式 で混合し、乾燥する。その後、この混合粉末を溶剤に溶 解したエチルセルロース等の有機バインダに均一に分散 し、セラミックスラリを調整する。このセラミックスラ リをポリエチレンテレフタレートフィルム等のベースフ ィルム上に薄く均一な厚さで塗布し、乾燥し、膜状のセ ラミックグリーンシートを作る。その後、このセラミッ クグリーンシートを適当な大きさに裁断する。

【0022】次に、この裁断したセラミックグリーンシ 20 ートの上に、導電ペーストを使用し、2種類の内部電極 パターンを各々印刷する。例えば導電ペーストは、Ni 及びその合金、Cu及びその合金、Ag、Pd、Ag-Pd等から選択された1種の導体粉末の100重量%に 対して、バインダとしてエチルセルロース、アクリル、 ポリエステル等から選択された1種を3~12重量%、 溶剤としてブチルカルビトール、ブチルカルビトールア セテート、テルピネオール、エチルセロソルブ、炭化水 素等から選択された1種を80~120重量%添加し、 均一に混合、分散したものを使用する。

【0023】このような内部電極パターンが印刷された セラミックグリーンシートを、交互に積み重ね、さらに その両側に内部電極パターンが印刷されてないセラミッ クグリーンシート、いわゆるダミーシートを積み重ね、 これらを圧着し、積層体を得る。さらに、この積層体を 縦横格子状に裁断し、個々の未焼成のチップ状の積層体 に分割する。この分割された積層体の対向する端面に は、前記の内部電極が交互に導出されている。

【0024】次に、前記の内部電極パターンが各々導出 している未焼成の積層体の両端面と、この両端面に連な 40 る積層体の側面の一部にわたって、外部電極用の導電ペ ーストを塗布し、乾燥する。その後、これらの積層体を 焼成することで、積層体が焼結すると共に、前記内部電 極パターンを形成している導電ペースト及び積層体の端 部に塗布された導電ペーストが焼き付けられる。

【0025】さらに、積層体の端部に形成された導体層 の上に、Snまたは半田メッキが施される。これによ り、図2に示すような積層セラミックコンデンサが完成 する。この積層セラミックコンデンサは、図3に示すよ うな層構造を有する焼成済みの積層体3を有し、図2に 50 深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとを測定し、その

示すように、その端部に外部電極2、2が形成されてい る。

【0026】図3に示すように、積層体13は内部電極 15、16を有する誘電体からなるセラミック層17、 17…が積層され、さらにその両側に内部電極15、1 6が形成されてないセラミック層17、17…が各々複 数層積み重ねられたものである。このような積層体13 は、セラミック層17を介して対向している各内部電極 15、16が、積層体13の両端面に交互に導出されて 16が、交互に導出された積層体13の両端面におい て、前記外部電極12、12が前記内部電極15、16 と導通している。ここで、前記セラミック層17、17 …は、前述のようなコア・シェル粒子構造を有する誘電 体磁器からなる。

【0027】なお、以上の例は、積層セラミック電子部 品として積層セラミックコンデンサを説明したが、本発 明による積層セラミック電子部品は、例えば、コンデン サ部分を有する複合部品、例えば積層セラミックLC複 合部品にも同様にして適用することができる。

#### [0028]

【実施例】次に、本発明の実施例について具体的な数値 をあげて説明する。

(実施例1) 積層セラミックコンデンサ用の誘電体磁器 を得るため、平均粒径0. 4μmのBaTiO3 (チタ ン酸バリウム)が94.2重量%、MgO(酸化マグネ シウム)が0.8重量%、Ho2O3(酸化ホルミウム) が1. 0重量%、焼結助剤であるSiO2 (酸化ケイ 素)が2.0重量%とからなるセラミック粉末を調合し た。このセラミック粉末混合体をボールミルにて純水中 で15時間混合した後乾燥した。さらに、このセラミッ ク粉末混合体に水と有機バインダを加えてスラリを得 た。

【0029】このスラリをリバースコータで厚さ10µ mのセラミックグリーンシートに成型した。次にこのセ ラミックグリーンシートに導電性ペーストを塗布し内部 電極パターンを形成した後、このシートを10枚積層し た。得られた積層体を、格子状に裁断し、多数の積層体 チップを作製した。次に、この積層体チップを還元性雰 囲気中で1200℃で1.5時間焼成し、標準寸法長さ 3. 2 mm、端面角1. 6 mmの積層セラミックコンデ ンサを得た。

【0030】この積層セラミックコンデンサの積層体チ ップを構成する誘電体磁器は、図1に模式的に示すよう に、多数の誘電体磁器粒子1の集まりから成る。この誘 電体磁器粒子1は、中心部のBaTiOs を主とする強 誘電体相がコア2となり、その周囲のBaTiO3中に MgとHoが拡散した常誘電体相のシェル3を有するコ ア・シェル粒子構造を有する。ここで、シェル3の平均

比d/Dを求め、さらにこの値からコア2とシェル3の 体積比を求めたところ、表1の資料4に示す通りであ

【0031】さらに表1に示すように、前記試料4と焼 成温度のみを変え、その他は試料4と同じ条件で試料 2、3、5及び6の試料を得た。また、表1に示すよう に、焼成温度を1050℃とし、その他は試料4と同じ 条件で誘電体磁器を焼成したが、未焼結となった。これ を便宜上試料1とした。

れた誘電体磁器は、誘電率が3070~3510であ り、何れも3000以上の誘電率が得られた。また、こ れらの絶縁抵抗は520~810ΜΩと、何れも500  $M\Omega$ 以上であった。これらの試料の d/Dは、0.032~0. 293であり、0. 03~0. 30の範囲にあ る。また、これら試料のシェル3とコア2の体積比は、 0. 22~13. 09であり、0. 20~14. 6の範\* \*囲にある。

【0033】これに対し、表1に示すように、焼成温度 を1050℃とした試料1は、焼結できず、特性を比較 すべき試料を得ることができなかった。焼成温度を11 00℃とした試料2は、3920と高い誘電率が得られ たが、絶縁抵抗が $480M\Omega$ と、 $500M\Omega$ に満たなか った。この試料2のd/Dは、0.028と0.03に 満たず、シェル3とコア2の体積比は、0.19と、 0.20に満たない。また、焼成温度を1300℃とし 【0032】表1に示すように、試料3~5として得ら 10 た試料6は、絶縁抵抗が950MΩと、高い絶縁抵抗が 得られたが、誘電率が2860と、3000に満たなか った。この試料2のd/Dは、0.329と0.30を 越えており、シェル3とコア2の体積比は24.0と、 14.6を越えている。

[0034]

【表 1 】

試料	焼成温度	shell深/粒径 d/D	shell/core 体積比	粒界厚/粒径 t/D	誘電率	絶縁抵抗
番号	(°C)	""	M-MIC	(,,,		(ND)
1	1050	未焼結				
2	1100	0.028	0.19	0.014	3920	480
3	1150	0.032	0.22	0.014	3510	520
4	1200	0.122	1.31	0.013	3330	640
5	1250	0.293	13.09	0.015	3070	810
6	1300	0.329	24.00	0.014	2860	950

【0035】 (実施例2) 前記実施例1の前記表1の試 料番号4に示した積層セラミックコンデンサを得る製造 30 0.299であり、0.03~0.30の範囲にある。 工程において、表2に示すように、1200℃の焼成温 度を保持する時間を、それぞれ0時間、0.5時間、 1. 0時間、1. 5時間、2. 0時間、2. 5時間と変 え、それ以外は前記実施例1の前記表1の試料番号4に 示した積層セラミックコンデンサと同様にして、それぞ れ表2に試料番号7~12として示した積層セラミック

【0036】この積層セラミックコンデンサの積層体チ ップを構成する誘電体磁器の構造は、図1により前述し たコア・シェル粒子構造を有する。ここで、シェル3の 40 平均深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとを測定し、 その比d/Dを求め、さらにこの値からコア2とシェル 3の体積比を求めたところ、表2に示す通りである。

コンデンサを得た。

【0037】表2に示すように、試料8~11を構成す る誘電体磁器は、誘電率が3080~3910であり、 何れも3000以上の誘電率が得られた。また、これら の絶縁抵抗は540~780MΩと、何れも500MΩ 以上であった。これらの試料の d/Dは、0.033~ また、これら試料のシェル3とコア2の体積比は、0. 23~14.39であり、0.2~14.6の範囲にあ

【0038】これに対し、表2に示すように、1200 ℃の焼成温度に達した後、その温度を維持せずに降温し て焼成した試料7は、4230と高い誘電率が得られた が、絶縁抵抗が380ΜΩと、500ΜΩに満たなかっ た。この試料2のd/Dは、0.027と0.03に満 たず、シェル3とコア2の体積比は、0.18と、0. 2に満たない。また、1200℃の焼成温度を2.5時 間維持して焼成した試料12は、絶縁抵抗が900ΜΩ と高い絶縁抵抗が得られたが、誘電率が2560と、3 000に満たなかった。この試料2のd/Dは、0.3 21と0.30を越えており、シェル3とコア2の体積 比は20.79と、14.6を越えている。

[0039]

【表 2 】

試料	キープ時間	shell深/粒径 d/D	shell/core 体積比	粒界厚/粒径 t/D	誘電率	絶縁抵抗
番号	(°C)			,,-		(HΩ)
7	0.0	0.027	0.18	0.012	4230	380
8.	0.5	0.033	0.23	0.015	3910	540
9	1.0	0.132	1.51	0.015	3490	600
10	1.5	0.218	4.57	0.013	3330	640
11	2.0	0.299	14.39	0.014	3080	780
12	2.5	0.321	20.79	0.015	2560	900

【0040】(実施例3)前記実施例3の前記表1の試料番号4に示した積層セラミックコンデンサと同様にして表3の試料16に示す積層セラミックコンデンサを製造した。また、セラミック混合物に焼結助剤として添加するSiO2の量を、それぞれ0.5重量%、1.0重量%、1.5重量%、2.5重量%、3.0重量%、5.0重量%と変え、それ以外は同様にして表3に試料番号13~15、試料番号16、17として示した積層セラミックコンデンサを得た。

【0041】この積層セラミックコンデンサの積層体チップを構成する誘電体磁器の構造は、図1により前述したコア・シェル粒子構造を有する。ここで、シェル3の平均深さdと誘電体磁器粒子1の平均径Dとを測定し、その比d/Dを求め、さらにこの値からコア2とシェル3の体積比を求めたところ、表3に示す通りである。表3に示した全ての試料のd/Dは、0.037~0.296であり、0.03~0.30の範囲にある。また、これら試料のシェル3とコア2の体積比は、0.26~13.72であり、0.2~14.6の範囲にある。\*30

\*【0042】表3に示すように、試料 $14\sim17$ を構成する誘電体磁器は、誘電率が $3080\sim3910$ であり、何れも3000以上の誘電率が得られた。また、これらの絶縁抵抗は $540\sim780$  M $\Omega$ と、何れも500 M $\Omega$ 以上であった。これらの試料の粒界の厚さと誘電体磁器粒子の粒径との比 t / D は、 $0.005\sim0.03$  6であり、 $0.005\sim0.05$  の範囲にある。

【0043】これに対し、表3に示すように、焼結助剤 20 として添加した $SiO_2$ の量が0.5重量%と少ない試料 13は、3840と高い誘電率が得られたが、絶縁抵抗が450M $\Omega$ と、500M $\Omega$ に満たなかった。この試料 2のt/Dは、0.002と0.005に満たない。また、焼結助剤として添加した $SiO_2$ の量が5.0軍量%と多い試料 18は、絶縁抵抗が800M $\Omega$ と高い絶縁抵抗が得られたが、誘電率が2790と、3000に満たなかった。この試料 20 t/Dは、0.052と0.05を越えている。

【0044】 【表3】

試料	SiO <sub>2</sub> 添加量	shell深/粒径 d/D	shell/core 体積比	粒界厚/粒径 t/D	誘组率	絶縁抵抗
番号	(wt%)			, ,		(QK)
13	0.5	0.027	0.18	0.002	3840	450
14	1.0	0.037	0.26	0.005	3700	540
15	1.5	0.156	2.07	0.008	3560	600
16	2.0	0.224	4.95	0.013	3330	640
17	3.0	0.296	13.72	0.036	3090	780
18	5.0	0.313	18.12	0.052	2790	800

#### [0045]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明による誘電体 磁器では、誘電体粒子がB温度特性に優れたコア・シェル粒子構造をとるものにおいて、高い誘電率と高い絶縁 抵抗を得るという相反する要請を同時に満足することが できるようになる。これにより、積層セラミックコンデンサ等のセラミック層の薄層化に対応し、高静電容量で 且つ高信頼を備えた積層セラミックコンデンサを提供できるようになる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による誘電体磁器の粒子構造を模式的に示した断面図である。

【図2】前記誘電体磁器を使用して作られた本発明による積層セラミックコンデンサの例を示す部分断面斜視図である。

【図3】同積層セラミック電子部品の例の積層体の各層 を分離して示した分解斜視図である。

#### 50 【符号の説明】

11

1	磁器粒子
2	コア

3 シェル

4 粒界

12 外部電極

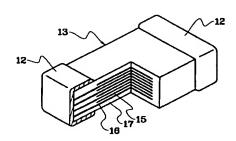
13 積層体

15 内部電極

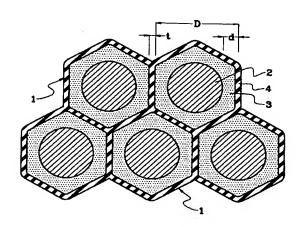
16 内部電極

17 セラミック層

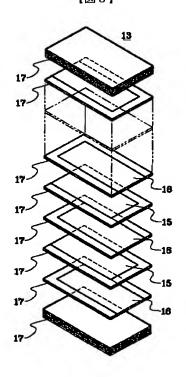
【図2】



【図1】



【図3】



フロントページの続き

(72) 発明者 矢澤 健二

東京都台東区上野 6 丁目 16番20号 太陽誘

電株式会社内

F ターム(参考) 4G031 AA06 AA11 BA09 BA12 CA03 CA05 5E001 AB03 AE01 AE02 AE05 AF06 5G303 AA01 AB05 AB11 CB03 CB35 CC08 DA04